

公募案内（研究員）

2023年6月8日

所属	工学院
職名	研究員
人数	若干名
専門分野	半導体プロセス、光エレクトロニクス
職務内容	半導体プロセスを利用した光デバイスの研究開発、作製
応募資格	半導体プロセスに関する経験と知識を有していること。
勤務予定地	大岡山キャンパス（最寄り駅：大岡山）
勤務時間等	裁量労働制（みなし勤務時間：1日7時間45分、週38時間45分）
任期	2025年3月31日まで ※更新の可能性有り。 ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条による
試用期間	14日（ただし、本学有期雇用職員就業規則第12条による）
給与	年俸制（本学有期雇用職員就業規則による。）
社会保険等	厚生年金，共済（短期），雇用保険，労災保険
雇用主	国立大学法人東京工業大学長
着任予定	できるだけ早い時期
応募締切	2023年7月28日（金曜日）必着 ただし、随時選考を行い、適任者が決定次第募集を締め切ります。
選考方法	書類審査ならびに面接 面接等に伴う旅費等の経費は自己負担でお願いします。
応募書類	（1）履歴書（様式任意、学歴・履歴・受賞・資格・所属学会などについて記載、Google Scholar のプロフィールページ、ResearcherID や ORCID 等の ID もあれば記載） （2）研究業績目録: a) 原著論文（査読有）、b) 国際会議論文、c) 特許（出願・登録、国内国際の区分を明記）、d) 総説・解説、e) 著書、f) 主要論文（3編以内）の PDF ただし、これまで製造・開発に従事されており、研究業績としては挙げられない場合は、（3）の内容にスキルを含めより詳しく記載ください。 （3）これまでの研究の概要（A4 用紙で 1-2 ページ程度） （4）可能ならば応募者についての照会先 2 名の氏名と連絡先（職名、電話番号、メールアドレス）

書類提出方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ JREC-IN Portal から Web 応募にて応募書類を提出して下さい（利用者登録がまだの方は登録が必要です）。 ・ 応募書類の（１）～（４）を全て PDF ファイルに変換し１つの ZIP ファイルとし、以下の JREC-IN 求人公募の電子応募よりアップロードして下さい。 <p>https://jrecin.jst.go.jp/offer/JorDetail?fn=3&id=D123060633&ln_jor=0</p>
問合せ先	<p>所属：東京工業大学工学院 氏名：教授 西山伸彦 連絡先 E-mail: nishiyama[at]ee.e.titech.ac.jp ([at]を@に変更)</p>
その他	<p>(1) 応募書類等の返却はしません。応募書類に含まれる個人情報は国立大学法人東京工業大学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。</p> <p>(2) 東京工業大学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、全ての研究分野において外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。</p> <p>(3) 敷地内禁煙（ただし、屋外指定箇所に喫煙場所設置）</p> <p>(4) その他公募に関する事項は下記ページをご参照ください。</p> <p>http://www.hyoka.koho.titech.ac.jp/eprd/recently/koubo/koubo.php</p>